PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06-289287

(43) Date of publication of application: 18.10.1994

(51) Int. Cl.

G02B 13/00

B41J 2/44

G02B 13/18

G02B 26/10

G02B 26/10

G02B 26/10

(21) Application number: 06-011741

(71) Applicant: ASAHI OPTICAL CO LTD

(22) Date of filing:

03. 02. 1994

(72) Inventor: IIMA MITSUNORI

(30) Priority

Priority number: 05 17620

Priority date : 04.02.1993

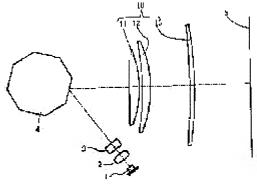
Priority country: JP

(54) SCANNING OPTICAL SYSTEM

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a scanning optical system with low influence due to temperature change even when a lens provided with a modified toric plane is formed with a plastic lens as providing an θ lens with the modified toric plane whose radius of curvature in a sub scanning direction is decided independently from that in a main scanning direction.

CONSTITUTION: This system is constituted in such a way that a cylindrical lens 3 which image-forms luminous flux emitted from a semiconductor laser 1 once in the sub scanning direction, a polygonal mirror 4 provided in the neighborhood of an imageforming position and which deflects the luminous flux, and the $f\theta$ lens system 10 which image-forms the luminous flux deflected by the polygonal mirror 4 are provided, and the $f\theta$ lens system 10 is comprised by arranging image-forming lenses 11, 12 and a correction lens 13 sequentially observing



from a polygonal mirror 4 side, and the correction lens 13 is provided with the modified toric plane 13a whose radius of curvature in the sub scanning direction is decided independently from that in the main scanning direction, and it is formed in a meniscus lens whose convex surface is faced with an image surface 5 side.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.09.2000

[Date of sending the examiner's decision 29.07.2003 of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-289287

(43)公開日 平成6年(1994)10月18日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G 0 2 B	13/00		9120-2K				
B 4 1 J	2/44						
G02B	13/18		9120-2K				
	26/10	D					
			8403-2C	B 4 1 J 3/00		D	
			審査請求	未請求 発明の数6	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平6-11741

(22)出願日 平成6年(1994)2月3日

(31) 優先権主張番号 特願平5-17620 (32) 優先日 平 5 (1993) 2 月 4 日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000000527

旭光学工業株式会社

東京都板橋区前野町2丁目36番9号

(72)発明者 飯間 光規

東京都板橋区前野町2丁目36番9号旭光学

工業株式会社内

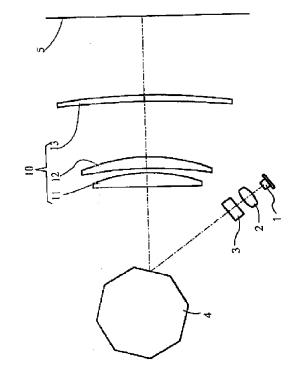
(74)代理人 弁理士 西脇 民雄

(54) 【発明の名称】 走査光学系

(57)【要約】

【目的】 副走査方向の曲率半径が主走査方向の曲率半径とは独立に決定される変形トーリック面を有する f θ レンズ系を備えつつ、この変形トーリック面を有するレンズをプラスチックレンズとした場合にも温度変化による影響が小さい走査光学系を提供することを目的とする。

【構成】 半導体レーザー1から発した光束を副走査方向において一旦結像させるシリンドリカルレンズ3と、その結像位置の近傍に設けられ、光束を偏向するポリゴンミラー4と、ポリゴンミラー4により偏向された光束を像面5上に結像させるf0レンズ系10とを有し、f0レンズ系10は、ポリゴンミラー4側から順に、結像レンズ11,12と補正レンズ13とが配列して構成され、補正レンズ13は、副走査方向の曲率半径が主走査方向の曲率半径とは独立して決定される変形トーリック面13aを有し、像面5側に凸面を向けたメニスカスレンズであることを特徴とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】光源と、光源から発した光束を副走査方向 において一旦結像させるアナモフィックな結像レンズ と、前記結像レンズによる光束の結像位置の近傍に設け られ、光束を偏向する走査偏向器と、前記走査偏向器に より偏向された光束を像面上に結像させる走査レンズ系 とを有し、

前記走査レンズ系は、少なくとも2枚のレンズから構成 され、最も前記像面側に位置するレンズは、主走査方向 で前記像面側に凸面を向けたメニスカスレンズであり、 該メニスカスレンズの前記走査偏向器側の面は、副走査 方向の面形状が前記偏向器側に凸であり、副走査方向の 曲率半径が主走査方向の曲率半径とは独立して決定され る変形トーリック面であることを特徴とする走査光学

【請求項2】前記走査レンズ系は、前記走査偏向器側か ら順に、主として結像作用を有する結像レンズと、主と して像面上での収差を補正する補正レンズとが配列して 構成され、前記補正レンズは、副走査方向の曲率半径が 主走査方向の曲率半径とは独立して決定される変形トー 20 リック面を有し、前記像面側に凸面を向けたメニスカス レンズであることを特徴とする請求項1に記載の走査光 学系。

【請求項3】前記走査レンズ系中の結像レンズは2枚の レンズから構成され、前記補正レンズは1枚の単レンズ から構成されることを特徴とする請求項2に記載の走査 光学系。

【請求項4】前記走査レンズ系中の結像レンズを構成す る2枚のレンズの主走査方向における焦点距離の比が、 以下の条件を満たすことを特徴とする請求項3に記載の 30 走查光学系。

 $0.6 \le f/f1 \le 0.7$ ただし、

f1は結像レンズの偏向器側のレンズの主走査方向の焦 点距離、

fは走査レンズ全系の主走査方向の焦点距離である。

【請求項5】前記走査レンズ系は、共に結像作用を有す る2枚のレンズから構成されることを特徴とする請求項 1に記載の走査光学系。

の主走査方向に焦点距離の比が、以下の条件を満たすこ とを特徴とする請求項5に記載の走査光学系。

0. $6 \le f / f 1 \le 0$. 7 ただし、

f1は結像レンズの偏向器側のレンズの主走査方向の焦 点距離、

fは走査レンズ全系の主走査方向の焦点距離である。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、レーザープリンター 50

等の装置に用いられる走査光学系に関し、特に走査レン ズ中に補正レンズを有して収差が良好に補正された走査 光学系に関する。

[0002]

【従来の技術】印刷対象物の高精細化やカラー化の要求 により、走査光学系にもスポット径の小径化による精密 描画の性能が求められている。また、よりコンパクトな 装置で大きな描画面に対して描画できるように、走査範 囲の拡大も望まれている。

【0003】従来から、このような要望に応じるため、 結像作用を有する f θ レンズに加え、収差補正用の補正 レンズを設けた走査光学系が知られている。なお、偏向 器としてポリゴンミラーを用いた走査光学系は、ポリゴ ンミラーのいわゆる面倒れ誤差による走査ラインの副走 査方向へのズレを防止するため、一般にポリゴンミラー の近傍で光束を副走査方向において一旦結像させる構成 を採用している。このため、副走査方向におけるパワー が大きくなり、像面湾曲等も主として副走査方向におい て問題となる。

【0004】 f θ レンズに加えて補正レンズを設けた光 学系は、例えば、特開昭61-120112号公報に開 示される。この光学系には、主として結像作用を有する 2枚組の f θ レンズと像面との間に、副走査面内の曲率 が光軸から離れるにしたがって小さくなる変形シリンド リカルレンズ(トーリックレンズ)が設けられている。こ のような構成により、副走査断面の結像位置を像面の中 心部においてはポリゴンミラー側に近付け、周辺部にお いては遠ざけることにより、副走査断面内の像面湾曲を 低減することができる。

【0005】ただし、上記の公報に開示されるトーリッ クレンズは、図13に示すように、主走査方向の曲率半 径Ryにより決定される円弧を回転軸y回りに回転させ た軌跡により決定される曲面であり、その副走査方向の 曲率半径Rzは主走査方向の曲率半径Ryに依存して決定 される。したがって、結像レンズ側の性能により、あい るはポリゴンミラーの偏向点変化の影響により副走査断 面の結像位置が不規則に変化する場合には、これを完全 に補正することはできなかった。

【0006】このような不具合を解消するため、副走査 【請求項6】前記走査レンズ系を構成する2枚のレンズ 40 方向の曲率半径が主走査方向の曲率半径とは独立して設 定された変形トーリック面を像面湾曲の補正のために用 いた走査光学系が、例えば、特開平2-39120号公 報、特開平2-46418号公報に開示されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平 2-39120号公報に開示される走査光学系では、変 形トーリック面がポリゴンミラーと f θ レンズとの間の 倍率が高い位置に配置されている。変形トーリックレン ズは、形状が複雑であるため、通常プラスチックにより 成形されるが、プラスチックレンズは温度変化による屈

3

折率の変化、線膨張が大きいため、上記のように像面か ら離れた位置に配置された場合には温度変化による焦点 位置変化が大きくなるという問題がある。

【0008】また、特開平2-46418号公報に開示 される走査光学系では、 f θ レンズを構成するレンズの 一面に変形トーリック面が形成されている。このような 構成では、変形トーリック面を有する f θ レンズをプラ スチックで成形すれば、そのパワーが大きいために温度 変化による焦点変動が大きくなり、ガラスで作成する場 合には研削加工が困難であるために量産性が悪く、コス 10 が小さく、性能の変化を小さく抑えることができる。ま トがかかるという問題がある。

[0009]

【発明の目的】この発明は、上述した従来技術の課題に 鑑みてなされたものであり、副走査方向の曲率半径が主 走査方向の曲率半径とは独立に決定される変形トーリッ ク面を有する f θ レンズ系を備えつつ、この変形トーリ ック面を有するレンズをプラスチックレンズとした場合 にも温度変化による影響が小さい走査光学系を提供する ことを目的とする。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

【課題を解決するための手段】この発明にかかる走査光 学系は、上記の目的を達成させるため、光源と、光源か ら発した光束を副走査方向において一旦結像させるアナ モフィックな結像レンズと、結像レンズによる光束の結 像位置の近傍に設けられ、光束を偏向する走査偏向器 と、走査偏向器により偏向された光束を像面上に結像さ せる走査レンズ系とを有し、走査レンズ系は、少なくと も2枚のレンズから構成され、最も像面側に位置するレ ンズは、主走査方向で像面側に凸面を向けたメニスカス 面は、副走査方向の面形状が偏向器側に凸であり、副走 査方向の曲率半径が主走査方向の曲率半径とは独立して 決定される変形トーリック面であることを特徴とする。

[0011]

【実施例】以下、この走査光学系の実施例を説明する。 実施例にかかる走査光学系は、例えばレーザープリンタ 一等の光学系として利用され、図1に示すように構成さ れる。

【0012】図1において、光源としての半導体レーザ ー1から発した発散光は、コリメートレンズ2により平 40 行光束とされ、アナモフィックな結像レンズとしてのシ リンドリカルレンズ3により副走査方向において一旦線 像として結像される。

【0013】走査偏向器としてのポリゴンミラー4は、 この線像の近傍に設けられ、光束を反射、偏向させる。 偏向された光束は、走査レンズ系としての f θ レンズ系 10により像面5上に結像され、ポリゴンミラー4の回 転に伴って像面上を走査するスポットが得られる。

【0014】 f θ レンズ系10は、ポリゴンミラー4側 から順に、主として結像作用を有する2枚の結像レンズ 50 と、面全体がくぼむこととなり、研削時に金型における

11,12と、主として像面上での収差を補正する補正 レンズ13とが配列して構成されている。補正レンズ1 3は、全体として像面5側に凸面を向けたメニスカスレ ンズであり、そのポリゴンミラー4側の面13aは、副 走査方向の曲率半径が主走査方向の曲率半径とは独立し て決定される変形トーリック面である。

【0015】結像レンズ11,12と、補正レンズ13 とはプラスチックレンズである。補正レンズ13が倍率 の低い像面側に位置するため、温度変化による焦点変動 た、補正レンズ13は像面側に位置しているため、補正 レンズ13への入射光東の幅は比較的狭く、複雑な形状 の変形トーリック面における面精度の保証範囲を小さく 抑えることができる。

【0016】さらに、補正レンズ13は像面側に凸面を 向けたメニスカス形状であるため、光線を面に対して垂 直に近い角度で入射させることができ、光束をs偏光で 入射させる場合にも入射時の反射による光エネルギーの 損失を小さく抑えることができる。プラスチックレンズ は反射防止処理が困難であるため、このメニスカス形状 はプラスチックレンズにおいて特に有利となる。

【0017】図2は、この変形トーリック面13aの形 状を示す説明図である。この発明の変形トーリック面 は、全体としては主走査方向に凹面、副走査方向に凸面 の形状を採用している。ここで、このようなレンズ形状 を採用する理由について説明する。

【0018】一般に、この変形トーリック面のような複 雑な面を有するレンズは、プラスチックにより成形さ れ、その成形に使用される金型は図14に示したような レンズであり、このメニスカスレンズの走査偏向器側の 30 円盤状の砥石Gにより研削される。図1400(a)は研削 用の砥石Gの側面図、(b)が平面図であり、図中の符号 Rは回転軸である。この研削には精密な精度が要求され るため、砥石は静圧機構が設けられたスピンドルに取り 付けられており、研削時の回転方向における外径が必然 的に大きくなる。

> 【0019】したがって、研削される金型における砥石 の回転方向(レンズの主走査方向)の形状が凹面、すなわ ち成形されるレンズにとっては凸面である場合には、曲 率半径の下限が砥石の回転方向における外径により限定 され、ある程度以上に曲率半径の小さい面を形成するこ とができない。

> 【0020】これに対し、この発明のように金型におけ る砥石の回転方向の形状を凸面、すなわち成形されるレ ンズにとっては凹面とした場合には、上記のような曲率 半径の下限に関する限定はなく、面形状に比較的自由度 を持たせることができる。

> 【0021】また、レンズの副走査方向の形状が凸面、 すなわち金型の対応する方向の形状が凹面である場合、 レンズの主走査方向に対応する方向の形状を凹面とする

レンズ中心に相当する位置を視認するのが困難となる。 この点からもレンズの主走査方向の形状を凹面、すなわ ち金型の対応する方向の形状を凸面とした方が有利であ る。

【0022】変形トーリック面13aは、光軸Axから 離れるにしたがって副走査方向の曲率半径Rzが大きく なる凸面状であるが、増加の度合が一定でなく、主走査 方向の曲率半径Ryとは独立して副走査方向の曲率半径 Rzが任意に定められている。したがって、副走査方向 の曲率中心は像高の変化に応じて湾曲した形状となり、 主、副両方向の像面湾曲をそれぞれ独立して補正するこ とできる。

【0023】次に、上記の走査光学系に用いられる f θ レンズの具体的な構成例を説明する。

[0024]

【実施例1】図3は、実施例1にかかる走査光学系のレ ンズ構成を示したものである。この実施例1と次の実施 例 2 とでは、 f θ レンズ系が 2 枚のレンズから構成され る結像レンズと1枚のレンズから構成される補正レンズ とから成る。

【0025】2枚の結像レンズは、共に正レンズであ る。一般に、走査レンズをプラスチックレンズで構成す る場合、全てのレンズは主走査方向について正のパワー を持つことが望ましい。走査レンズの主走査方向のパワ ーは全体として正となるため、走査レンズに主走査方向 に負のパワーを持つレンズが含まれる場合には、含まれ ない場合と比較して正レンズのパワーを大きくする必要 がある。正レンズのパワーを大きくするためには曲率半 径を小さくしなければならず、コバ厚を確保するために はレンズ厚を大きくする必要がある。

【0026】レンズ厚が大きいとレンズ成形時に時間が かかり、かつ精度を出すことが困難となる。したがっ て、結像レンズは2枚共に正レンズであることが望まし い。なお、変形トーリック面13aの主走査方向の面形 状は凹面であるため、補正レンズ13の主走査方向にお ける全体形状は、上記の理由から補正レンズ13が主走*

【0033】これらの円錐係数、非球面係数は、表2に 示される。また、第5面は変形トーリック面であり、光 さYにおける副走査方向の曲率半径Rzは、表3に示さ

【0034】この実施例のように補正レンズに変形トー

*査方向に正のパワーを持つようにメニスカス形状とする ことが望ましい。

6

【0027】さらに、結像レンズを複数の正レンズで構 成する場合、同様の理由により一方のレンズのみにパワ ーを偏らせることなく、両レンズにパワーを分散させた 方が望ましい。ただし、偏向器に近い方が入射光束の光 軸からの高さが低いため、パワーを分散させる場合にも 偏向器に近い側のレンズにより多くのパワーを配分する ことが望ましい。この実施例のように結像レンズが2枚 10 のレンズで構成される場合には、以下の条件(1)を満た すことが望ましい。

[0028]

【数1】0. 6≤f/f1≤0. 7 ···(1)

ただし、f1は結像レンズの偏向器側のレンズの主走査 方向の焦点距離、fは走査レンズ全系の主走査方向の焦 点距離である。

【0029】実施例1の具体的な数値構成は表1に示さ れている。表中、fはf θ レンズ全系の主走査方向の焦 点距離、fzは補正レンズの副走査方向の焦点距離、ω 20 は半画角、d0はポリゴンミラーから第1面までの距 離、Ryは主走査方向の曲率半径、dはレンズ厚若しく は空気間隔(d6は $f\theta$ レンズの最終面から像面までの光 軸上の距離)、nは波長780nmにおける屈折率であ

【0030】図4は、実施例1のfθレンズ系の収差を 示し、(a)は f θ 特性、(b)は像面湾曲(ピントズレ)で Mがメリディオナル(主走査方向)、Sがサジタル(副走 査方向)を示している。

【0031】この例では、第1面が回転対称な非球面で 30 ある。非球面は、光軸からの高さがYとなる非球面上の 座標点の非球面頂点の接平面からの距離をX、非球面頂 点の曲率(1/r)をC、円錐係数をK、4次、6次、8 次の非球面係数をA4, A6, A8として、以下の式で表さ れる。

[0032]

【数2】

 $X = (CY^2/(1+\sqrt{(1-(1+K)C^2Y^2))}) + A4Y^4 + A6Y^6 + A8Y^8$

リック面を設ける場合、この変形トーリック面を偏向器 に近い側に設けた方が副走査方向における光束の上光 軸上における副走査方向の曲率半径Rzo、光軸からの高 40 線、下光線の補正レンズへの入射、射出角度を小さくな り、収差の発生を抑える上で有利である。

[0035]

【表1】

f = 1 3 4. 89 fz = 51. 12fz/f = 0.38

 $\omega = 45.87^{\circ} d0 = 37.0 f1 = 208.59 f/f1 = 0.65$

面番号 Rу d

n

1 2822.00 15, 6

2. 0

1. 48617

2 - 105.00

3 - 270.0013.3 1. 48617

4 - 107.00

52.0

—770—

(5) 特開平6-289287 8 5 - 710.005.0 1.48617 74.64 6 - 632.80[0036] *B2=-1. 6 4 0 × 1 0 $^{-6}$ 【表2】 B4= 7. 5 2 0×10^{-11} 第1面 非球面係数 [0038] K = 4.12【実施例2】図5は、この発明にかかる走査光学系の実 A4 = -1. 34×10^{-7} 施例2を示す。具体的な数値構成は表4に示されてい $A6 = 2.77 \times 10^{-11}$ る。図6は、この構成による $f\theta$ 誤差と像面湾曲とを示 $A8 = -3.16 \times 10^{-15}$ す。 [0037] 10 【0039】この例では、第1面が非球面であり、それ 【表3】 らの非球面係数は表5に示されている。また、第5面が 第5面 副走查方向曲率半径 変形トーリック面であり、その形状は表6に示されてい $Rz_0 = 25.8$ $1/Rz = 1/Rzo + B1 \times Y + B2 \times Y^2 + B4 \times Y^4$ [0040] $B1 = -2. 178 \times 10^{-6}$ 【表4】 $f = 1 \ 3 \ 4$. $8 \ 9$ $f z = 3 \ 1$. $5 \ 9$ f z / f = 0. $2 \ 3$ $\omega = 45$, 87° d0=37. 0 f1=208. 59 f/f1=0. 65 面番号 Ry d 1 2822.00 15.6 1.48617 2 - 105.002. 0 3 - 270.0013.3 1.48617 4 - 107.0091.6 5-1000. 00 5. 0 1.48617 6 - 762.0035.00 [0041] **%** [0043] 【表5】 【実施例3】図7は、この発明にかかる走査光学系の実 第1面 非球面係数 施例3を示す。以下の実施例では、 $f\theta$ レンズ系が、共 K = 4.12に結像作用を有する2枚のレンズにより構成されてい $A4 = -1. 34 \times 10^{-7}$ る。実施例3の具体的な数値構成は表7に示されてい $A6 = 2.77 \times 10^{-11}$ 30 る。図8は、この構成による f θ 誤差と像面湾曲とを示 $A8 = -3.16 \times 10^{-15}$ す。以下の実施例では、表中の d 4がレンズ最終面から [0042] 像面5までの距離を示す。 【表6】 【0044】この例では、第1面、第2面、第4面が非 第5面 副走查方向曲率半径 球面であり、それらの非球面係数は表8に示されてい $Rz_0 = 15.64$ る。また、第3面が変形トーリック面であり、その形状 $1/Rz = 1/Rzo + B2 \times Y^2 + B4 \times Y^4 + B6 \times Y^6$ は表9に示されている。 $B2 = -2.2 \times 10^{-6}$ [0045] $B4 = 9.58 \times 10^{-11}$ 【表7】 $B6=-1.90\times10^{-15}$ f = 149.50 f z = 50.05 f z / f = 0.33 $\omega = 41.39^{\circ}$ d0=31.8 f1=151.68 f/f1=0.99 面番号 Ry d 1 - 228.0013.5 1. 48617 2 - 56.8021.0 3 - 218.007. 0 1. 48617 4 - 202.70 128.3A4 = -7. 3.2×1.0^{-7} [0046]【表8】 A6= 5. 5.6×1.0^{-11}

第2面 非球面係数

50 K = 0.192

第1面 非球面係数

K = 2.01

【実施例4】図9は、この発明にかかる走査光学系の実

施例4を示す。具体的な数値構成は表10に示されてい

る。図10は、この構成による $f\theta$ 誤差と像面湾曲とを

【0049】この例では、第1面、第2面、第4面が非

る。また、第3面が変形トーリック面であり、その形状

10 球面であり、それらの非球面係数は表11に示されてい

 $A4 = 4.49 \times 10^{-7}$ $A6 = 8.64 \times 10^{-11}$

第4面 非球面係数

K = 4.28

 $A4 = -3.91 \times 10^{-7}$

 $A6 = 4.59 \times 10^{-13}$

[0047]

【表9】

第3面 副走查方向曲率半径

Rzo = 27.34

 $1/Rz = 1/Rz_0 + B1 \times Y + B2 \times Y^2 + B3 \times Y^3 + B$ $4\times Y^4 + B5\times Y^5 + B6\times Y^6$

 $B1 = -7.62 \times 10^{-6}$

 $B2=-4.89\times10^{-6}$

 $B3 = -4.56 \times 10^{-9}$

[0050]

示す。

【表10】

f = 1 4 9. 4 4 fz = 4 3. 7 2fz/f = 0.29 $\omega = 41$, 39° d0=31, 8 f1=149, 23 f/f1=1, 00

面番号 Rv

1 - 264.286

d 13.5

1.51920

[0053]

を示す。

-60.9623 - 600.000 90.0

7.5

1.48617

XB1= 3. 9 3 9 4 7 × 1 0⁻⁷

 $B2=-2.21370\times10^{-6}$

 $B3=-9.56109\times10^{-10}$

 $B4 = 1.23493 \times 10^{-10}$

B5= 7. 16315×10^{-14}

 $B6=-5.63417\times10^{-15}$

条件(1)を満たすことが望ましい。

30 【実施例 5】図11は、この発明にかかる走査光学系の

実施例5を示す。具体的な数値構成は表13に示されて

いる。図12は、この構成による f θ 誤差と像面湾曲と

【0054】この例では、第1面、第2面、第4面が非 球面であり、それらの非球面係数は表14に示されてい

る。また、第3面が変形トーリック面であり、その形状

は表15に示されている。なお、この実施例のように結

像レンズのみで $f \theta$ レンズを構成する場合にも、前記の

は表12に示されている。

* B4= 5. $3.2 \times 1.0^{-1.0}$

[0048]

 $B5 = 1.11 \times 10^{-12}$ $B6 = -2.47 \times 10^{-14}$

4 - 569.411

57.1

[0051] 【表11】

第1面 非球面係数

K = -0.1314

 $A4=-2.2898\times10^{-8}$

 $A6 = 2.9964 \times 10^{-12}$

第2面 非球面係数

K = -0.1050

 $A4 = 1.1902 \times 10^{-7}$

 $A6 = -5.7086 \times 10^{-12}$

第4面 非球面係数

K = 4.7560

 $A4=-1.0336\times10^{-7}$

 $A6 = 1. 2215 \times 10^{-12}$

[0052]

【表12】

第3面 副走查方向曲率半径

Rzo = 21.986

[0055] $1/Rz = 1/Rz_0 + B1 \times Y + B2 \times Y^2 + B3 \times Y^3 + B$ 【表13】

 $4\times Y^4 + B5\times Y^5 + B6\times Y^6$

 $f = 1 \ 3 \ 4$. 98 $f z = 3 \ 9$. 95 f z / f = 0. 30

 $\omega = 45.87^{\circ}$ d0=34.0 f1=192.61 f/f1=0.70

面番号 Ry

1 1986.00

10.9

d

1.48617

-98.103 - 331.00 3. 0 9.9

1.48617

4 - 127.20129.26

[0056]

【表14】 50

第1面 非球面係数

K = 2.27

 $A4=-2.34\times10^{-7}$

 $A6=-2.86\times10^{-12}$

第2面 非球面係数

K = 0.448

A4= 7. 3.1×1.0^{-7}

 $A6=-2.32\times10^{-10}$

第4面 非球面係数

K = 0.578

 $A4=-4.57\times10^{-7}$

 $A6 = 8.76 \times 10^{-11}$

[0057]

【表15】

第3面 副走查方向曲率半径

 $Rz_0 = 22.34$

 $1/Rz = 1/Rz_0 + B1 \times Y + B2 \times Y^2 + B3 \times Y^3 + B$ $4\times Y^4 + B5\times Y^5 + B6\times Y^6$

 $B1 = -3.180 \times 10^{-5}$

 $B2=-1.258\times10^{-5}$

 $B3=-1.780\times10^{-9}$

 $B4 = 3.510 \times 10^{-9}$

 $B5 = 2.260 \times 10^{-12}$

 $B6 = -4.960 \times 10^{-13}$

[0058]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、走査レンズ系中に副走査方向の曲率半径が主走査方 向の曲率半径とは独立して決定される変形トーリック面 を有する補正レンズを設けたため、主走査方向の像面湾 曲と副走査方向の像面湾曲とを独立して補正することが 30 図、(b)は平面図である。 でき、より高精細な描画か可能な走査光学系を提供する ことができる。

【0059】また、補正レンズは、走査レンズ系の最も 像面側の倍率の低い位置に設けられているため、複雑な 形状の補正レンズをプラスチックで成形した場合にも、 温度変化による焦点変動を小さく抑えることができる。

【0060】さらに、補正レンズの形状を像面側に凸面 を向けたメニスカス形状とすることにより、光線が入射 する際の角度が面に対して垂直に近くなり、光束をS偏 光として入射させる場合には、入射時の反射による光エ 40 13 a …変形トーリック面

12

ネルギーの損失を小さく抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

この発明の実施例にかかる走査光学系の全体 【図1】 構成を示す主走査面内の説明図である。

この発明にかかる走査光学系の f θ レンズ系 【図2】 に用いられる変形トーリック面の説明図である。

【図3】 実施例1の $f\theta$ レンズ系を示す説明図であ る。

【図4】 実施例1のfθレンズ系のfθ特性、像面湾 10 曲を示すグラフである。

【図 5】 実施例 $2 \text{ of } \theta \text{ レンズ系を示す説明図であ}$ る。

【図 6 】 実施例 2 の f θ レンズ系の f θ 特性、像面湾 曲を示すグラフである。

【図7】 実施例3のfθレンズ系を示す説明図であ る。

【図8】 実施例3のf θ レンズ系の f θ 特性、像面湾 曲を示すグラフである。

【図9】 実施例4のf θレンズ系を示す説明図であ 20 る。

【図10】 実施例4のf θレンズ系のf θ特性、像面 湾曲を示すグラフである。

【図11】 実施例5の $f\theta$ レンズ系を示す説明図であ る。

【図12】 実施例5のfθレンズ系のfθ特性、像面 湾曲を示すグラフである。

【図13】 従来の走査光学系のf θレンズ系に用いら れるトーリック面の説明図である。

【図14】 レンズ成形用の金型を示し、(a)は側面

【符号の説明】

1…半導体レーザー

2…コリメートレンズ

3…シリンドリカルレンズ

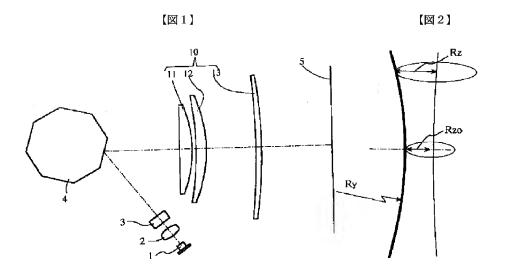
4…ポリゴンミラー

5…像面

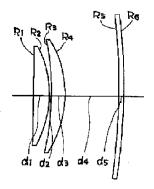
10…f θレンズ系

11, 12…結像レンズ

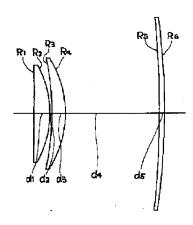
13…補正レンズ



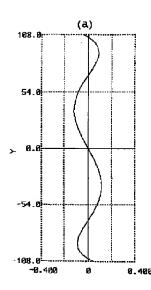


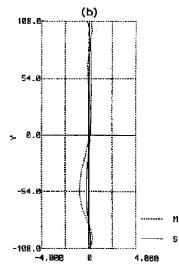


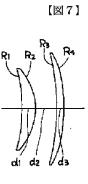
【図5】



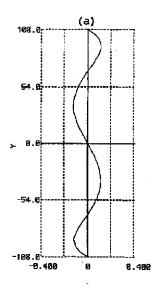
【図4】





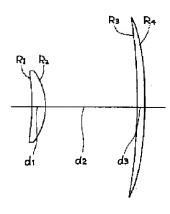


【図6】



4.000

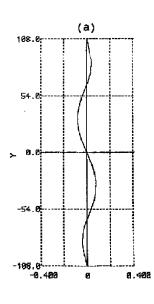
【図9】

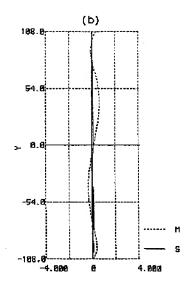


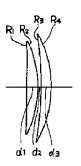
[図11]

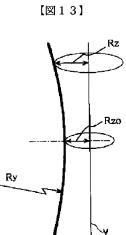
【図8】

-108.0 -------4.900

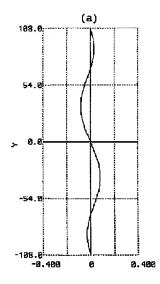






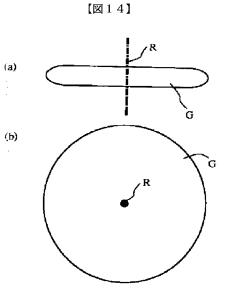


【図10】



188.8 54.8 >- 0.8

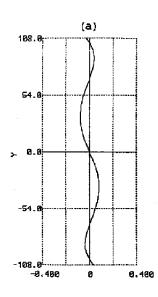
4.000

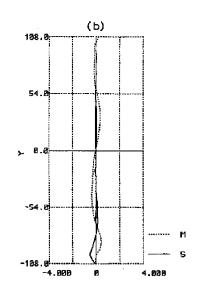


【図12】

-54.0

-108.0 -4.060





フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号 F I

技術表示箇所

G 0 2 B 26/10

1 0 2 1 0 5